**Одиноков, Вадим Васильевич. Основы расчета параметров и создание автоматизированного многокамерного вакуумного оборудования непрерывного действия с магнетронными системами распыления для производства СБИС : автореферат дис. ... доктора технических наук : 05.13.07.- Москва, 1995.- 35 с.: ил.**